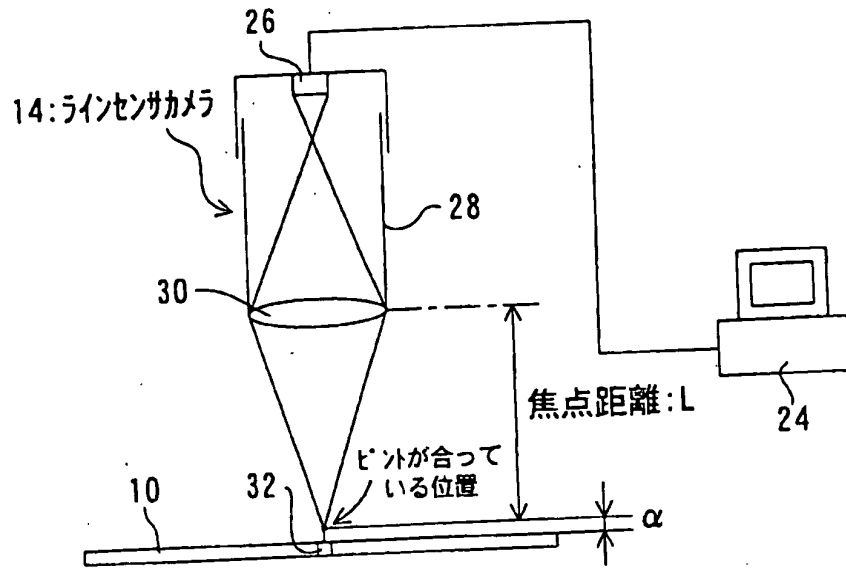


1/4

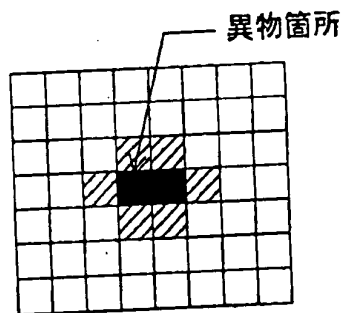
Fig. 1

(1)



ピンをずらした状態(ワーク表面 + α)

(2)

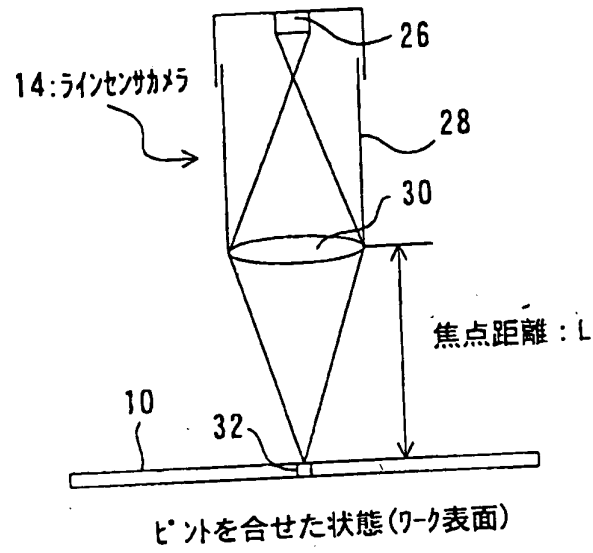


ピンをぼかした条件
(異物サイズ: 8画素)

Fig. 2

2/4

(1)



(2)

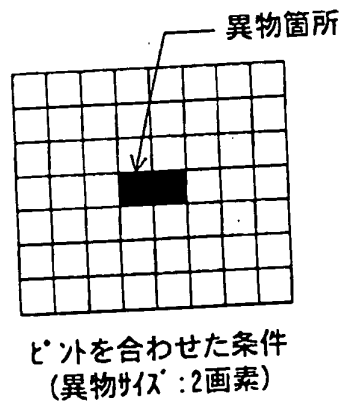


Fig. 3

3/4

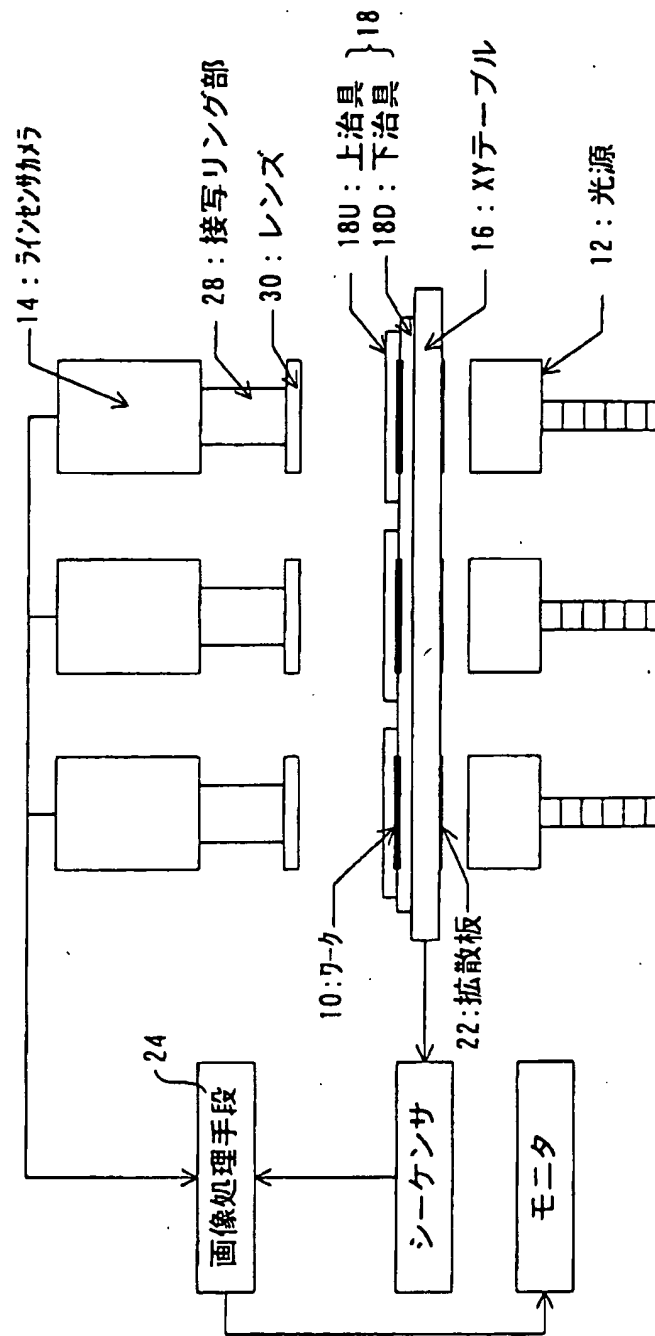


Fig. 4

4/4

